

Zadavatel:

SANS SOUCI, s.r.o.
Řeznická 656/14
110 00 Praha 1
IČ: 27278727

Organizátor veřejné zakázky:

Allo Tender s.r.o.
Radlická 2000/3
150 00 Praha 5
IČ: 24658031

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE NA ŽÁDOST UCHAZEČE O DODATEČNÉ INFORMACE
K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE UST. § 49 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH**

Veřejná zakázka

„Pořízení strojního vybavení pro společnost SANS SOUCI, s.r.o. - pokovovací výrobní zařízení na
nanášení nanovrstev ve vakuu na 2D a 3D povrchy

“

Věc: „Pořízení strojního vybavení pro společnost SANS SOUCI, s.r.o. - pokovovací výrobní zařízení na nanášení nanovrstev ve vakuu na 2D a 3D povrchy“ – odpovědi na dotazy

V průběhu lhůty pro podání nabídek podali někteří z dodavatelů žádost o poskytnutí dodatečných informací. Tyto informace doručujeme všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

Znění dotazu č. 3
1. Probíhají všechny 4 procesy (naprašování, PECVD, napařování, ošetření iontovým zdrojem) ve stejné komoře? Jestliže ano, pak :
a) Předpokládá se, že během procesu PECVD se vymontují jiné komponenty, protože by nemohly být dostatečně chráněny před kontaminací?
b) Jak vypadají substráty pro napařování (evaporace) a PECVD ? Není představitelné, že tyto procesy se substráty o max. uvedeném rozměru - viz dodatečná informace k zakázce - by probíhaly v komoře pro naprašování.
c) Které technologie naprašování chce zadavatel používat pro nekovové vrstvy (Al ₂ O ₃ , TiO ₂ , SiO ₂ , WO ₃ , CrN, NiO, ...) - RF naprašování nebo reaktivní z kovového terče ?
d). Jaká teplota je přípustná u procesu PECVD (citlivost substrátu) ?
Odpověď na dotaz č. 3
1) Všechny 4 procesy probíhají ve stejné komoře, pak
a) Ano
b) Zadavatel nerozumí dotazu uchazeče
c) Reaktivní naprašování z kovového terče
d) Teplota do 150°C

V Praze dne 27. 10. 2015

S pozdravem

Ing. Tomáš Hejl v.r.
za Allo Tender s.r.o.